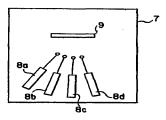
PCT

世界知的所有権機関 国 際 事 務 周



特許協力条約に基づいて公開された国際出願

| (51) 国際特許分類 4 H05B 33/10, 33/14, 33/18 | A1 | (11) 国際公開番号 | WO 91/03141 |
|--|--|-------------|-----------------------|
| | | (43) 国際公開日 | 1991年3月7日(07.03.1991) |
| (21) 国際出願者号 (22) 国際出願日 (22) 国際出願日 (77) 出願人(米国を除ぐすべての指定国について) 株式会社・小松製作所 (KABUSHIKI KAISHA KOMATSU SEISAKUSHO) 〒107 東京都港区赤坂二丁目3番6号 Tokyo,(JP) (72) 発明者:および (75) 発明者/出願人(米国についてのみ) 丹田 聡 (TANDA, Satoshi)(JP/JP) 〒259-01 神奈川県中郡大磯町国府本郷8の2 Kanagawa,(JP) 楡 孝 (NIRE, Takashi)(JP/JP) 〒254 神奈川県平塚市中原3-18-11 Kanagawa,((74) 代理人 井理士 米原正章,外 (YONEHARA, Masaaki et all 〒105 東京都港区だノ門一丁目5番16号 晩翠ピル Tokyo,(JP) (81) 指定国 AT(欧州特許),BE(欧州特許),OH(欧州特許),DE FI,FB(欧州特許),GB(欧州特許),IT(欧州特許), LU(欧州特許),NL(欧州特許),SE(欧州特許),US 添付公開書類 | (24.08. (JP/JP JP) (欧州特別 , K R, | 59) J | |
| (54) Title: THIN-FILM EL ELEMENT (54) 発明の名称 淳 膜 E L 素 子 - | | | |
| | | | |



(57) Abstract

A thin-film EL element which is constructed to produce blue light of high brightness on a low voltage. The thin-film EL element is composed of a light-emitting member of SrS that contains Ce, K and Cl as luminescence center impurities. The concentration of Ce in the light-emitting member is 0.5 % to 1.0 %, and the ratio of Cl to Ce (Cl/Ce) is 2 or smaller. Further, the light-emitting layer, Sr, S, Ce and KCl are vaporized from four different sources, and are coupled together on the substrate by the multiple vapor deposition method.

* 追って通知があるまで、出版日が1990年10月3日より前の国際出版におけるDEの指定は、先のドイツ臣主共和国の領域を除く、ドイツ連邦共和国の領域において有効である。"

低電圧起動で高い輝度の青色発光を得ることを目的とした薄膜 E L 素子であって、該薄膜 E L 素子は、SrSからなる発光母材中に、発光中心不純物として C e と K と C Q とが含有されており、かつ該 C e の発光母材中の濃度が O . 5%~1. 0%であり、また C e に対する C Q の比(C Q / C e)が 2 以下にされている。さらに前記発光層、SrとSとC e とそして K C Q とがそれぞれ別の蒸発源である4基から蒸発せしめられ、これらを基板上で結合させる多元蒸着法によって作成される。

情報としての用途のみ PCTに基づいて公開される国際出願のハンフレット第1頁にPCT加盟国を同定するために使用されるコード

PCTに基づ AT オーストリア BB バルバードス BB ベルバードス BE ブルキナーファソ BG ブルキナンファン BJ ベナン BR ブラジル CAカナデクジル CF 中ラジー CGコンゴー CHスイス CMカメルーン DE 質イツ DK デンマーク 同定するために使用
MG マッリ
MR マッリ
MR モーラウン リーク
MR モーラウン・ア
NL オラル・フ・ア
NO ノーグードア
SID スーウェン ア
SID スーウェン ア
SIN スーウェード
TID チャード
TIS 米国

 明
 細
 書

 薄
 度
 E
 L
 素
 子

この発明は薄膜 E L (エレクトロ・ルミネッセンス)素子に関し、特に低電圧起動で高い輝度の青色発光を得ることのできる薄膜 E L 素子に関する。

発明の技術分野

発明の背景技術

一般に、薄膜 E L 素子は第 1 図に示されるように、二重誘電体構造をしており、透明基板 1 上に酸化錫(SnO2)等からなる透明電極 2、五酸化タンタル(Ta2〇5)等からなる第 1 誘電体 3、発光層 4、五酸化タンタル(Ta2〇5)等からなる第 2 誘電体 5、アルミニウム(AQ)等からなる金属電極 6,6とが順次積層されて構成されており、両電極 6,6に強電界を印加することにより青色に発光し、その光が透明基板 1 より取り出されるようになっている。

そして、従来の青色発光用の発光層4の構成材料としては、ZuS:Tm,F、SrS:Ce,CQ、SrS:Ce,K,CQが研究され開発されてきた。

上記従来の発光層4の構成材料のうち、2nS:Tm、Fの場合は全く輝度が出ず、またSrS:Ce,CД及びSrS:Ce,K,CДであっても実用的な輝度は得られず、またその発光色も青色より緑色成分が強く発光してしまうという問題があった。

これらのことは、上記発光層を電子ビーム法により成膜され、その材料としてSrSとCeCД 3 あるいはSrSとCeCД 3 とKCД を焼結したものを使っているため、SrSの薄膜中のCД とCeの濃度比(CД /Сe)が2以上であり、Ceに対してCД が2倍以上とりこまれているためであると思われる。

発明の概要

本発明は上記した事情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、低電圧起動でもって高輝度の 青色発光を得ることができ、フルカラーEL・ディスプレイの青色発光源として使用できるようにした薄膜EL 素子を提供することである。

上記目的を達成するために、本発明の第1態様によれば、SrSからなる発光母材中に、発光中心不純物としてCeとKとCQとが含有されており、かつ上記Ceの発光母材中の濃度が0.5%~1.0%であり、またCQとCeとの比(CQ/Ce)が2以下にされた薄膜を発光層とした薄膜EL素子が提供される。

本発明の第2態様によれば、前記した第1態様に記載の薄膜EL素子であって、前記発光層は、SrとSとCeとそしてKCQとがそれぞれ別の蒸発源である4元から蒸発せしめられ、これらを基板上で結合させる多元蒸着法によって作成されることを特徴とする薄膜EL素子が提供される。

前記ならびに他の本発明の目的、態様、そして利点は本発明の原理に合致する好適な具体例が実施例として示されている以下の記述および添附の図面に関連して説明されることにより、当該技術の熟達者にとって明らかになるであろう。

図面の簡単な説明

第1図は薄膜EL素子の一般的構造を示す概略断面図であり、

第2図は発光層の形成方法の原理図であり、

第3図は輝度-電圧特性を示す線図であり、そして

第4図は本発明の具体例によるスペクトルと従来例に よるスペクトルとを比較して示す線図である。

好ましい具体例の詳細な説明

本発明の具体例を添付の図面を参照して以下に説明す.

本発明に係る薄膜EL素子の積層構造は第1図に示す従来と全く同じであるがその発光層4の構成が異なる。すなわち、上記発光層4はSrSからなる発光母材中に、発光中心不純物としてCeとKとCVを含有しており、かつ発光中間不純物であるCeの発光母材中における濃度は0.5~1.0%であり、またCVとCeの比(CV/Ce)は2以下になっている。

上記発光層4は、これの発光母材を構成するSrSと、 発光中心不純物であるCe、KCД (化合物)をそれぞ れ別の蒸発源、すなわち4元から蒸発せしめ、これを基板上で結合させる、いわゆる多元蒸着法(MSD法)にて作成する。

この多元蒸着法は第2図に示すように、例えば10、つって程度の真空度に設定された真空槽7内に、発光母材であるSr、Sの構成元素と発光中心不純物Ce、KC飠(化合物)を別々のルツボ8a、8b、8c、8dに入れ、それぞれを独立に温度コントロールしつつ加熱し、形成された発光層が化学量論的組成になるように、それぞれの蒸発量を制御することにより、発光中心不純物の分布が均一な柱状結晶を基板9上に析出させるようにしたものである。

なお発光層の両側の誘電体3、5はスパッタリング法により形成される。

第3図は輝度-電圧特性を示す線図であり、図中aは本発明に係る発光層を有する薄膜EL素子の、またbは発光層中のC&とCeの比がC&/Ce>2である従来の薄膜EL素子のそれぞれのデータである。

この図から明らかなように、本発明に係る薄膜 E L 素子では従来のものより低電圧でもって高い輝度を得ることができた。

第4図はスペクトルを示すもので、図中cは本発明に係る発光層を有する薄膜EL素子の、またdは従来例のそれぞれのデータである。

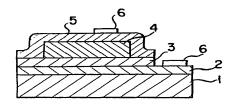
この図から明らかなように、本発明に係る薄膜 E L 素子では従来のものよりその波長は短く、青色成分が強い青色光を発光する。

請求の範囲

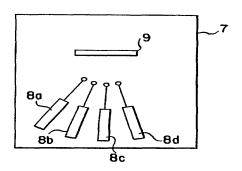
1. SrSからなる発光母材中に、発光中心不純物としてCeとKとClとが含有されており、かつ前記Ceの発光母材中の濃度がO.5%~1.0%であり、またClとCeとの比(Cl/Ce)が2以下にされた薄膜を発光層とした薄膜EL素子。

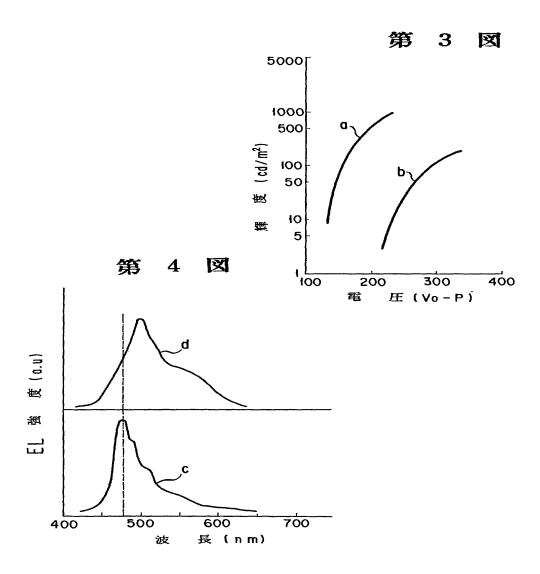
2. 請求の範囲第1項に記載の薄膜 E L 素子であって、前記発光層は、S r と S と C e と そ し て K C g と が そ れ ぞ れ 別 の 蒸 発 源 で あ る 4 元 か ら 蒸 発 せ し め ら れ 、 こ れ ら を 基 板 上 で 結 合 さ せ る 多 元 蒸 着 法 に て 作 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 薄 膜 E L 素 子 。

第 1 図



第 2 図





| | | 11 | NTERN | OITA | NAL | | RCH R | | | | | | |
|--|--|---|----------------|-------------|------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| 1 CLASS | IEICATIO | N OF SUBJEC | T WATTE | D (if save | ral classi | | national Ap | | | CT/JP8 | 9/0 | 008 | 68 |
| | | onel Patent Clar | | | | | | | cate any | | | | |
| | Int. | Cl ⁴ | н05 | B33/1 | 0,3 | 3/1 | 4, 33/ | 18 | | | | | |
| II. FIELDS SEARCHED Minimum Documentation Searched 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Classificatio | n Sustan I | | | Minimum | | | Searched 7 cation Symi | | | | | | |
| Classificatio | ii System | | | | | Ciassii | Catton Synn | 0015 | | | | | |
| IP | c | н05в3 | 3/00 - | - 33/ | 28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | nimum Docu | | | | | | |
| Jitsuyo Shinan Koho 1967 - 1989 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971 - 1989 | | | | | | | | | | | | | |
| III. DOCU | MENTS C | ONSIDERED | TO BE RE | LEVANT | 9 | | | | | | | | |
| Category • \ | Citati | on of Documen | t, 11 with in | dication, w | here app | ropriate | , of the rele | vant pass | ages 12 | Releva | nt to C | laim N | lo. 13 |
| Y | 18 N | A, 61-20 ovember ily : no | 1986 | | | | | | | | 1, | 2 | |
| Y | JP, A, 61-34890 (Nippon Telegraph & 1 Telephone Corporation) 19 February 1986 (19. 02. 86) (Family : none) | | | | | | | | | 1, | 2 | | |
| Y | Ind. 26 Ju | A, 57-10 Co., Li une 1982 ily : no | .d.) 2 (26. | | | ita | Elect | ric | | | 1 | | |
| *Special categories of cited documents: 10 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filling date of the document which have the publication date of another citation or other special reason (as specified) "P" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "V" document of particular relevance: the claimed invention as be considered to involve an inventive step "Y" document of particular relevance: the claimed invention as be considered to involve an inventive step "Y" document of particular relevance: the claimed invention as be considered to involve an inventive step "Y" document of particular relevance: the claimed invention as be considered to involve an inventive step "Y" document of particular relevance: the claimed invention as be considered to involve an inventive step "Y" document of particular relevance: the claimed invention as be considered to involve an inventive step "Y" document of particular relevance: the claimed invention as be considered to involve an inventive step "Y" document of particular relevance: the claimed invention as be considered to involve an inventive step "Y" document of particular relevance: the claimed invention as be considered to involve an inventive step "Y" document of particular relevance: the claimed invention as be considered to involve an inventive step "Y" document of particular relevance: the claimed invention as the considered to involve an inventive step "Y" document of particular relevance: the claimed invention as the considered to involve an inventive step "Y" document of particular relevance: the claimed invention as the considered to involve an inventive step "Y" document of particular relevance: the claimed invention as the considered to involve an inventive step "Y" document of particular | | | | | | | | | cited to tion cannot live an | | | | |
| Nover | mber 6 | , 1989 | (06. | 11. | 89) | rou | ember | 20, | 1989 | (20. | 11 | . 8 | 9) |
| Internation | al Searchin | Authority | | | | Sign | ature of Au | thorized C | Officer | | | | |
| | | Patent | Offic | :e | | | | | | | | | |

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 1985)

| | 月の属するタ | | 類 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|-------------------------|--------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|-------|-------------|----------|-------|----------|
| 国際特許 | 分類 (IPC) | Ιn | t. C | Ŀ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Í | | | 5 B | | 1 | ο. | 3 3 | | 14. | 3 | 3 / | 1 8 | | | | | | | |
| | | | - | - | _ | Ο, | - | | , | _ | • | | | | | | | | |
| TT INN DA | = 9ED → → . ← | - /\ eg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. 国際 | 系調査を行。 |) TC 757 ST | 調 | 査 | を | 行 | | た | | 小 | 腹 | 聋 | * | | | | | | |
| → A 新 | 体系 | | ñ/rd | <u>H</u> . | ~ | 11 | <u>っ</u> 分 | | 記 | - 分 | PIX | | - 1-1 | | | | | | |
| - 23 *** | 74 713 | | | | | | | - 201 | #6 | | | | | | | | | | |
| 1 71 | PC | ΗO | 5 B | 3 3 | /0 | 0 - | - 3 3 | 3/ | 28 | | | | | | | | | | |
| | - | | | | - | _ | | | _ | | | | | | | | | | |
| l | ļ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 越 | 小阪 | 資料 | 以夕 | トのき | *料 | で調う | をを | 行っ | たも | 0 | | | | | | |
| 82 | 长国实用 | 新案 | 公報 | | | 1 | 96 | 7 - | - 1 9 | 8 | 9年 | | | | | | | | |
| H 2 | 4国公開 | 字用 | 新客 | 公報 | | 1 | 9 7 | 1 - | -19 | 8 (| · 9年 | | | | | | | | |
| | | | | | · | | | | | | | | | | | | | | |
| | 重する技術で | こ関する | 文献 | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| 引用文献の ※ | 引用2 | 文献名 | 及びー | 一部の | 箇所 | が関連 | 車する | とき | It. | その | 関連 7 | トる箇 | 所の | 表示 | | 請求 | の範囲 | 囲の | 番号 |
| | | | | | | | | | E. Att | | 41 | | | | | | - | | |
| Y | JP, A | | | | | | | | | | | | | ا جہ ا | | | 1, | 2 | • |
| | 10. 1 | 1 75. | 19 | 00 | (1 | ٥. | 1 1 | ٠. | 00 | , (| 7 | - | <i>y</i> — | ,7. f | - / | | | | |
| Y | JP. A | . 6 1 | - 3 | 48 | 9 0 | (: | n * | 187 4 | ** | 建壬 1 | + = | ⇔ ≱ | F) | | | | 1. | 2 | <u>.</u> |
| 1 - | 19. 2 | | | | | | | | | | | | | te L | .) | | _, | _ | • |
| l | | - | | • | | • | • | _ | | • | • | • | | | - | | | | |
| Y | JP, A | , 57 | — 1 | 02 | 9 8 | 3 (| (松) | 下有 | E 器 | 産ヺ | 美株 | 式会 | 社 |) | | | 1 | | |
| ļ | 26. 6 | 月。1 | 98 | 2 (| 26 | . 0 | 6. | 8 | 2) | (> | 7 | ミリ | - 7 | なし | .) | | | | |
| | ľ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| } | ì | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| į | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| } | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ĺ | i I | | | | | | | | | | | | | | i | | | | |
| } | Ì | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | て献のカテコ :関連のある) | | ** / | AT At the | e e e e e e e e e e e e | # *~ = | | | | | | | | | | されたこ | | | |
| | 文献ではある | | | | | | | | | | | 日する | | Ε | 96910 | フリスキュ | くてよ 天王 A | | TE AT |
| | を権主張に疑う | | | | | | | | | | | | | | | 女杖献4 | りみで | 発明 | の新 |
| | くは他の特別 B由を付す) | 列な理由 | を確立っ | するた | めたら | 川用す | る文庫 | | | | | を生が、 | | | | ちもの 亥文献。 | L MA | 1 121 | 1 -0 |
| | EEEよる関示、 | 使用、 | 展示等権 | て営及: | するが | 文献 | | • | | | | | | | | 5 る組合 | | | |
| 「P」 国際 | (出願日前で、 | 、かつ優 | | | | | 出願の | | | | | と考え | | | | | | | |
| H @ | 後に公表され | れた文献 | | | | | | | -8∡.] [≡ | リーー・ | テン | トファ | ミリ- | -の文 | 施犬 | | | | |
| IV. SE | 21 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 屋際調査を | 完了した日 | 0.4 | . 1 | | 8 0 | | | E | 可称 調 | 查報(| 告の発 | 送日 | | _ | . ~ | | | | |
| 1 | | 0 6 | · · | + - | 0 3 | • | | - } | | | | | | 2 | . O. | 11. | 89 | | |
| 国際設在機 | A R.P. | | | | | | | | 室限の | * * * | | | | | | - | -1 ~ | _ | |
| • | | | | | | | | - 1 | | | | | | | | 3 K | 10 | 0 | 4 9 |
| E | 本国特! | 许 庁 | (ISA/ | JP) | | | | - | 持許 | 庁署 | 手查? | 官 | 浜 | | | | 勇 | | A |
| | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | • |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

様式PCT/ISA/210(第 2 ページ) (1981年10月)